

産総研出願特開情報

出願内容は、産総研の特許検索システム(IDEA)からご覧になれます。
 産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループにご相談下さい。
 産総研 イノベーション推進本部 ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループ TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159
 mail. aist-tlo-ml (@aist.go.jp を付けてください)

2016年4月公開分 (51件)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	特開2016-43409	レーザ溶接装置及びその溶接方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
2	特開2016-44800	真空断熱材及びその製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
3	特開2016-45124	土壌中放射性物質深度分布推定法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
4	特開2016-46273	炭化珪素半導体装置の製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
5	特開2016-47026	視床痛を有する非ヒト霊長類モデル動物	国立研究開発法人産業技術総合研究所 国立大学法人 筑波大学
6	特開2016-47028	異性体マンノシルアルジールリピッド、その製造方法、および界面活性剤	国立研究開発法人産業技術総合研究所 東洋紡株式会社
7	特開2016-48224	フレキシブル電流センサ及びその製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
8	特開2016-48270	上皮性卵巣癌鑑別マーカー	国立研究開発法人産業技術総合研究所
9	特開2016-48485	遺伝子発現情報解析装置、遺伝子発現情報解析方法、及びプログラム	国立研究開発法人産業技術総合研究所
10	特開2016-48601	金属パターンの形成方法及び導電体	田中貴金属工業株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
11	特開2016-49064	マイクロチップを用いたPCR装置	国立研究開発法人産業技術総合研究所 山口 佳則
12	特開2016-50132	アルミナ粒子	国立研究開発法人産業技術総合研究所 水澤化学工業株式会社
13	特開2016-50207	新規な縮合多環芳香族化合物及びその用途	日本化薬株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
14	特開2016-50877	センサ装置及びその製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
15	特開2016-51244	テスト方法及びテスト装置	国立研究開発法人産業技術総合研究所
16	特開2016-52979	セラミックス部材とアルミニウム部材とを接合する方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
17	特開2016-53021	アルコキシラン類、オリゴシロキサン類およびその製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
18	特開2016-53128	生分解性樹脂の樹脂組成物、分解制御方法及び分解制御剤	国立研究開発法人産業技術総合研究所 昭和電工株式会社
19	特開2016-53522	放射性物質汚染域の距離推定法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
20	特開2016-54246	不揮発性メモリ及びその製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
21	特開2016-56161	ベンゼン又はナフタレンを製造する方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
22	特開2016-56266	炭化水素の製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
23	特開2016-56317	マイクロバブル含有ポリマー溶液及び該ポリマー溶液製造方法	国立大学法人 東京大学 国立研究開発法人産業技術総合研究所
24	特開2016-56814	揚力制御装置	国立研究開発法人産業技術総合研究所
25	特開2016-57218	蛍光灯種類識別装置および識別方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
26	特開2016-57906	視点位置の計測方法及び計測システム	国立研究開発法人産業技術総合研究所
27	特開2016-58572	熱電変換材料および熱電変換素子	国立研究開発法人産業技術総合研究所
28	特開2016-58657	炭化珪素半導体素子及び炭化珪素半導体素子の製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
29	特開2016-58658	炭化ケイ素半導体装置	国立研究開発法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
30	特開2016-58659	炭化珪素半導体装置およびその製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
31	特開2016-58661	半導体装置	国立研究開発法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
32	特開2016-59292	ハロモナス菌を用いた3-ヒドロキシ酪酸の製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所 大阪瓦斯株式会社
33	特開2016-59347	細胞内の核酸の解析方法ならびにそのためのシステムおよびキット	コニカミノルタ株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
34	特開2016-59834	気体分離装置及び気体分離方法	JFEエンジニアリング株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
35	特開2016-59835	気体分離装置及び気体分離方法	JFEエンジニアリング株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
36	特開2016-59836	気体分離装置及び気体分離方法	JFEエンジニアリング株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
37	特開2016-60657	単結晶の製造方法、基材、及び、単結晶製造装置	JFEエンジニアリング株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
38	特開2016-60738	アルコキシシロキサン化合物の製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
39	特開2016-60811	近赤外光応答性ゲル材料及び該ゲル材料を用いた自己修復性材料並びに自己修復方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
40	特開2016-61586	加熱型誘導結合プラズマトーチ	国立研究開発法人産業技術総合研究所
41	特開2016-63069	半導体装置とその製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
42	特開2016-63583	高分子アクチュエータの伸縮評価方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
43	特開2016-64967	リチウム複合酸化物、リチウム複合酸化物の製造方法、リチウム二次電池用正極活物質、及び、リチウム二次電池	本田技研工業株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
44	特開2016-65134	ジグリコールアミド酸型配位子を有するビニルモノマー	日東電工株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
45	特開2016-65277	希土類元素の吸着分離材	日東電工株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所
46	特開2016-65757	減衰量測定試験方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所

47	特開2016-65815	電気化学測定用の金ナノ粒子含有カーボン薄膜電極及び当該電極を用いたヒ素イオンの電気化学検出法	国立研究開発法人産業技術総合研究所
48	特開2016-65827	酸素センサ	国立研究開発法人産業技術総合研究所 太陽日酸株式会社
49	特開2016-65994	低抵抗透明多孔質電極及びこれを用いたエレクトロクロミック素子	国立研究開発法人産業技術総合研究所
50	特開2016-66521	イベント用発光装置及び該装置を用いた情報処理システム	国立研究開発法人産業技術総合研究所
51	特開2016-66749	炭化珪素半導体装置の製造方法	国立研究開発法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社